

【日本顕微鏡学会 第72回学術講演会 冠ワークショップ】

公益財団法人 風戸研究奨励会 第九回<風戸賞>受賞講演会

日 時 : 2016年6月14日(火) 13:30~16:30

場 所 : 仙台国際センター
日本顕微鏡学会 第72回学術講演会 内
会場 : E会場 会議棟3階「白樫1」

参加費 : 無料(一般公開)…<注1>

13:30-13:40 (10分)

挨拶

風戸研究奨励会

理事長 廣川 信隆

13:40-14:30 (50分).....

「大学をめぐる科学技術政策」

文部科学省 研究振興局

座 長 幾原 雄一

局 長 小松 弥生 様

14:30-15:20 (50分).....

「STEMによる遷移金属酸化物薄膜の界面構造解析」

京都大学 化学研究所

座 長 下山 宏

教 授 倉田 博基 様

15:20-15:30 (10分)

休 憩

15:30-16:30 (60分)

<風戸賞>受賞講演

1. 「原子間力顕微鏡の高分解能化と

表面分子化学に関する研究」..... 座 長 高柳 邦夫

バーゼル大学 物理学科

シニア リサーチャー 川井 茂樹 様

2. 「電子顕微鏡法を用いたシナプス

小胞再形成のメカニズムの解析」..... 座 長 高田 邦昭

ジョンズ・ホプキンス大学 医学部

アシスタント プロフェッサー 渡辺 重喜 様

主催 : 公益財団法人 風戸研究奨励会

<注1> 風戸研究奨励会 受賞講演会のみへのご参加は無料です。

日本顕微鏡学会主催のセッションにもご参加される方は、参加登録(参加費)が必要です。